**Новиков, Вадим Александрович. Исследование морфологии и электронных свойств поверхности пленок AIIIBV и контактов металла/AIIIBV методом атомно-силовой микроскопии : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.10 / Новиков Вадим Александрович; [Место защиты: Том. гос. ун-т].- Томск, 2010.- 133 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-1/388**